

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

000979

Iquitos, 14 de abril 2021

## OFICIO Nº096-2021-GRL-DRS/30.05.02

Dra.
Nora Becerra Sánchez
Secretaria Técnica
Comité Directivo del CONAREME
Av. Paseo de la República N°6236 – Of. 101 – Miraflores
LIMA.-



Asunto: Requisitos e impedimentos proceso de admisión Residentado Médico 2021

Ref.: Oficio N°728-2021-CONAREME-ST

Es grato dirigirme a usted, a fin de comunicarle los requisitos e impedimentos para postular al Proceso de Admisión al Residentado Médico 2021 en la modalidad Cautiva y Destaque de los profesionales médicos de la Dirección Regional de Salud Loreto:

- Haber realizado el Servicio Rural y Urbano Marginal SERUMS, acreditado con Resolución Directoral de término de SERUMS.
- 2. Podrán postular los profesionales Médicos Cirujanos a nivel nacional nombrados con vínculo laboral dentro del alcance del Decreto Legislativo 276 (Plaza Cautiva y Destaque).
- 3. Presentar documento de autorización para postular en la modalidad Cautiva o Destaque, expedida por el Director Regional de Salud Loreto o de la región que corresponda, según corresponda de acuerdo al cuadro general de vacantes para el proceso de admisión al Residentado Médico 2021; y conforme a la Normativa Legal vigente que rige la Administración Pública (formato establecido por el CONAREME).
- No tener impedimento legal ni proceso administrativo para el desplazamiento al momento de postular en el Proceso de Admisión.
- En caso de haber estado en algún proceso administrativo o judicial, deberá presentar documento de habilitación correspondiente.
- Los profesionales médicos contratados bajo los Regimenes Laborales Decreto Legislativo 276, 728, 1057, podrán postular en la modalidad de plaza libre.
- 7. En caso de no cumplir con los requisitos, se procederá a la nulidad de postulación al Proceso de Admisión al Residentado Médico, de forma automática.

Sin, otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Agunia

Atentamente,

CCDela DEP/MMCC/VMRV/ERNN